**Калапышина Ирина Ивановна. Исследование динамики станков для обработки оптических стекол: диссертация ... кандидата технических наук: 05.02.18 / Калапышина Ирина Ивановна;[Место защиты: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий механики и оптики].- Санкт-Петербург, 2014.- 101 с.**